

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年 8月23日
Date of Application:

出願番号 特願2002-243428
Application Number:

[ST. 10/C] : [JP2002-243428]

出願人 株式会社エンプラス
Applicant(s):

2003年 7月30日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫

出証番号 出証特2003-3060450

【書類名】 特許願
【整理番号】 02P00054
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 B29C 65/48
B29D 24/00
G01N 27/26

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川口市並木2丁目30番1号 株式会社エンプラス
ス内

【氏名】 小野 航一

【特許出願人】

【識別番号】 000208765

【氏名又は名称】 株式会社エンプラス

【代理人】

【識別番号】 100107397

【弁理士】

【氏名又は名称】 勝又 弘好

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 061436

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 プレートの組立構造

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造であって、

前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、

前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で充填材が浸透させられることを特徴とするプレートの組立構造。

【請求項 2】 プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造であって、

前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、

前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記プレートのシール面と前記蓋部材との間に両部材間の隙間を埋める充填材が配置されたことを特徴とするプレートの組立構造。

【請求項 3】 プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造であって、

前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、

前記蓋部材は、前記プレートの仕切溝のうちの前記シール面近傍に対応する位置に開口する充填材注入孔が形成され、

前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から前記仕切溝に注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられることを特徴とするプレートの組立構造。

【請求項 4】 プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造であって、

前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、

前記蓋部材は、前記プレートの仕切溝に少なくとも一部が重なる位置に充填材注入孔が形成され、

前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられることを特徴とするプレートの組立構造。

【請求項 5】 プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造であって、

前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、

前記蓋部材は、前記プレートの凹部の端部側で且つ前記シール面に対応する位置に開口する充填材注入孔が形成され、

前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられることを特徴とするプレートの組立構造。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、インテグレーテッド・ケミストリと呼ばれる技術分野で使用されるマイクロチップ（例えば、キャピラリ電気泳動チップ）の作成等に広く適用することができるプレートの組立構造に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、ガラスやプラスチックのマイクロチップの内部に数 $10\text{ }\mu\text{m}$ から $200\text{ }\mu\text{m}$ 程度の微細溝を作り、その微細溝を液体の流路や反応槽、分離精製検出槽として使用して、マイクロチップに複雑な化学システムを集積するインテグレーテッド・ケミストリと呼ばれる技術が知られている。このインテグレーテッド・ケミストリによれば、様々な試験に使用される微細溝が形成されたマイクロチップ（Lab-on-chip）を分析化学に限定して使用する場合には μ -TAS（Total Analytical System）と呼称し、また、マイク

ロチップを反応だけに限定して使用する場合にはマイクロリアクターと呼称するようになっている。このインテグレーテッド・ケミストリは、分析等の各種試験を行う場合、空間が小さいので拡散分子の輸送時間が短くてすみ、また、液相の熱容量が極めて小さい等の優れた利点を有しているため、ミクロ空間を分析や化学合成等に利用しようとする技術分野において注目を集めている。なお、ここでいう試験とは、分析、測定、合成、分解、混合、分子輸送、溶媒抽出、固相抽出、相分離、相合流、分子捕捉、培養、加熱、冷却等の操作・手段を单一又は複合させて行うものである。

【0003】

このようなインテグレーテッド・ケミストリにおいて、例えば、生化学の分野における試験において使用されるキャピラリ電気泳動チップは、ガラスやプラスチックのチップの内部に $10 \mu m \sim 200 \mu m$ 程度の微細な溝又は円形の凹部等を形成し、この微細溝又は凹部を液体の流路や反応槽等として使用し、核酸やタンパク質等の生体物質やその他の低分子物質といった極微量物質を分離同定するために使用されるものであり、取り扱う物質の体積がナノリットルからピコリットルの微小なものであるから、微細溝を精度良く形成することが求められる。

【0004】

ここで、ガラスやプラスチックの内部に微細溝（中空部）を形成する方法として、ブロー成形やロストコア法があるが、これらの方法では、例えば、数十 μm 角の断面の微細溝を高精度に形成するのは困難である。従って、ガラス又はプラスチックプレートの表面に微細溝を形成し、この微細溝が形成されたプレートの表面に蓋部材（別のプレート）を接合する方法が採用される。この2枚のプレートを接合する方法としては、超音波溶着方法、振動溶着方法、接着方法等が一般的に知られている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、超音波溶着方法及び振動溶着方法は、どちらも接合し合う材料を局所的ではあるが溶融させることになるため、単にプレートと蓋部材を溶着すると、例えば、数十 μm 角程度の断面の微細溝（中空部）が変形する虞がある。

【0006】

また、接着方法は、微細溝が形成されたプレートの表面に蓋部材を接着剤で固定するものであるが、単にプレートと蓋部材とを貼り合わせると、接着剤が微細溝内に押し出され、微細溝内に流入した接着剤が微細溝の断面積を変化させたり、微細溝を塞ぐという不具合を生じる虞がある。

【0007】

そこで、本発明は、微細溝の形状精度を損なうことなくプレートに蓋部材を接合することが可能になるプレートの組立構造を提供する。

【0008】**【課題を解決するための手段】**

請求項1の発明は、プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造に関するものである。このプレートの組立構造において、前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成されている。そして、前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で充填材が浸透させられるようになっている。なお、本発明における凹部とは、流路となる溝形状、貯蔵・反応等に使用される円形又は矩形の凹部などの他、試験をするのに必要となる所定の形状を有する凹部をいう。

【0009】

請求項2の発明は、プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造に関するものである。このプレートの組立構造において、前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成されている。そして、前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記プレートのシール面と前記蓋部材との間に両部材間の隙間を埋める充填材が配置されたことを特徴としている。

【0010】

請求項3の発明は、プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成された

プレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造に関するものである。このプレートの組立構造において、前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成されている。また、前記蓋部材は、前記プレートの仕切溝のうちの前記シール面近傍に対応する位置に開口する充填材注入孔が形成されている。そして、前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から前記仕切溝に注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられるようになっている。

【0011】

請求項4の発明は、プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造に関するものである。このプレートの組立構造において、前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成されている。また、前記蓋部材は、前記プレートの仕切溝に少なくとも一部が重なる位置に充填材注入孔が形成されている。そして、前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられるようになっている。

【0012】

請求項5の発明は、プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造に関するものである。このプレートの組立構造において、前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成されている。また、前記蓋部材は、前記プレートの凹部の端部側で且つ前記シール面に対応する位置に開口する充填材注入孔が形成されている。そして、前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられるようになっている。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳述する。尚、以下の各実施の形態は、キャピラリ電気泳動チップとして使用されるプレートを例示して説明する。

【0014】

【第1の実施の形態】

図1～図4は、本発明の第1の実施の形態に係るプレート1の組立構造を示すものである。ここで、図1は、プレート1の平面図であり、このプレート1に組み付けられる蓋部材2側の構成を二点鎖線で示している。また、図2は、蓋部材2の平面図であり、図3は、図1のA1-A1線に沿って切断して示す断面図である。また、図4は、図3の一部拡大断面図である。

【0015】

これらの図に示すプレート1及び蓋部材2は、例えば、ポリプロピレン(PP)で形成されており、同一の材料で形成されるのが好ましい。このように、プレート1と蓋部材2を同一の材料で形成することにより、プレート1と蓋部材2の表面電荷を同一にできるため、電気泳動の際の試料に対する電気浸透流を均一にすることができ、試料の流れを一定にできる。また、プレート1と蓋部材2を同一の材料で形成することにより、後述する充填材のプレート1及び蓋部材2に対するふるまいが同一になり、毛細管現象による充填材の動きが円滑化する。

【0016】

プレート1は、そのほぼ中央部に細長い直線状の微細溝(凹部)3が形成されている。この微細溝3は、断面形状がほぼ正方形(例えば、一辺の長さが5～1000μmの正方形)であり、全長が数センチメートルの長さである。そして、この微細溝3の両端部には、平面形状が円形の試料受け穴(凹部)4がそれぞれ形成されており、この試料受け穴4と微細溝3とが連通するようになっている(図1参照)。また、この試料受け穴4及び微細溝3の周囲には、試料受け穴4及び微細溝3を取り囲むようにシール面5が形成され、このシール面5の周囲に仕切溝6を境にして蓋部材固定面7が形成されている。尚、本実施の形態において、シール面5と蓋部材固定面7はほぼ同一平面になるように形成されている。また、微細溝3は、図3及び図4(b)に示すように、断面形状が正方形となるよ

うに形成されており、本実施の形態では一辺の長さが0.3mmの大きさに形成されている。また、仕切溝6は、図3及び図4(a)に示すように、断面形状が正方形となるように形成されており、一辺の長さが1mmの大きさに形成されている。

【0017】

蓋部材2は、プレート1の平面形状とほぼ同様の大きさに形成されたプレート部材であり、微細溝3の両端部側にそれぞれ充填材注入孔8が一对づつ形成されている。この充填材注入孔8は、プレート1のシール面5の外側に位置し、且つ一部が仕切溝6上に開口するようになっている。そして、微細溝3の一端部側の充填材注入孔8及び他端部側の充填材注入孔8は、微細溝3を中心とした対象位置に、それぞれ一対形成されている。また、この蓋部材2には、プレート1の試料受け穴4, 4に対応する位置に貫通孔10, 10が形成されている。

【0018】

このような構成の本実施の形態によれば、プレート1は、その蓋部材固定面7に接着剤が塗布される。また、蓋部材2は、蓋部材固定面7に対応する位置に接着剤が塗布される。なお、本実施の形態において、接着剤は、難接着性樹脂材料であるPPの接着性に優れたもの、例えば、シアノアクリレート系接着剤が使用され、表面が有機アミン系のプライマーによってプライマー処理された部分に塗布される。そして、蓋部材2は、例えば、図1, 図2中の左側面11a, 11bと図1, 図2中の上側面12a, 12bを基準面としてプレート1に重ね合わせられ、この重ね合わせた状態がずれないように図示しない把持手段で保持し、プレート1と蓋部材2とを接着固定する。次いで、充填材が充填材注入孔8から注入される。この充填材は、後述する毛細管(毛管)現象の利用に適するように、粘度が小さいものがよい。また、充填材の硬化に時間要すると、シール面5に流入された充填材が動いてしまう虞があるので、硬化時間の短い充填材が好ましい。例えば、スリーポンド社のUV硬化形接着剤3042(商品名)などが好適である。

【0019】

充填材注入孔8から注入された充填材は、図4(a)に拡大して示すように、

仕切溝 6 内に溜まり、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 の下面 13 との微小隙間 14 にまで達すると、毛細管現象によりプレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 の下面 13 との間の微小隙間 14 に急速に浸透する。この際、充填材は、図 4 (b) に示すように、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 の下面 13 との間の微小隙間 14 に毛細管現象で浸透するようになっているため、プレート 1 と蓋部材 2 との隙間が急激に大きくなる微細溝 3 内には毛細管現象によって流入するようなことがなく、且つ微細溝 3 の側壁 3a を上方に延長した部分まで充填材が浸透する。その結果、図 4 (b) に示すように、微細溝 3 の断面形状が所望の矩形断面形状に精度良く形成される。尚、プレート 1 及び蓋部材 2 を射出成形により形成した場合には、プレート 1 及び蓋部材 2 の表面に射出成形金型の面性状が転写されることになり、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との間に数ミクロンの微小隙間 14 ができ、この微小隙間 14 によって毛細管現象が生じるものと考えられている。

【0020】

このようにして、プレート 1 に蓋部材 2 が取り付けられることにより、キャピラリ電気泳動チップ（マイクロチップ）15 が形成される。そして、このキャピラリ電気泳動チップ 15 は、蓋部材 2 の一方の貫通孔 10 から微細溝 3 内に電気泳動用緩衝液や分子ふるい用ポリマ等の分離用媒体を充填し、蓋部材 2 の他方の貫通孔 10 から微細溝 3 の一端に試料を導入した後、微細溝 3 の両端に高電圧を印加して、試料を微細溝 3 内で移動させ、その電荷や分子量の差などにより特定物質を分離し、これを UV 吸収や蛍光などにより検出するために使用される。

【0021】

以上のように、本実施の形態によれば、プレート 1 は、微細溝 3 及び試料受け穴 4 を取り囲むように形成されたシール面 5 とこのシール面 5 を取り囲むように形成された蓋部材固定面 7 とが仕切溝 6 によって隔てられているため、蓋部材 2 が蓋部材固定面 7 に接着剤で固定され、余分な接着剤が仕切溝 6 内に流入することがあっても、仕切溝 6 が接着剤のダム機能を発揮し、余分な接着剤が仕切溝 6 に捕捉されることにより、接着剤がシール面 5 を越えて微細溝 3 や試料受け穴 4 内に流入するようなことがなく、微細溝 3 や試料受け穴 4 が接着剤で塞がれたり

、微細溝3や試料受け穴4の断面形状が接着剤によって変化するようなことがない。しかも、本実施の形態によれば、図4（b）に示すように、プレート1のシール面5と蓋部材2との間の微小隙間14には充填材を毛細管現象によって浸透させるようになっているため、プレート1と蓋部材2との間の隙間が急激に大きくなる微細溝3や試料受け穴4内に充填材が流入する事なく、且つ、充填材が微細溝3の側壁3aを上方に延長した部分まで浸透する。したがって、本実施の形態において、蓋部材2が所定位置に接着されたプレート1をキャピラリ電気泳動チップ15として使用する場合、微細溝3内を電気泳動する試料の動きが充填材によって妨げられるというような不具合を発生するようなことはない。

【0022】

また、本実施の形態によれば、プレート1のシール面5と蓋部材2との間に充填材を毛細管現象で確実に浸透させることができるために、微細溝3内に圧力をかけて試験等を行う場合にも、プレート1と蓋部材2の間から試料が漏出するようなことはない。

【0023】

また、本実施の形態によれば、プレート1と蓋部材2との隙間が急激に大きくなる微細溝3内には毛細管現象によって充填材が流入するようなことがなく、且つ微細溝3の側壁3aを上方に延長した部分まで接着剤が浸透するため、試料の流路の断面形状を設定どおりに均一に確保でき（試料の流路断面積のばらつきを防止でき）、試料の流れが安定化し、試験精度が向上する。

【0024】

また、本実施の形態によれば、プレート1と蓋部材2との固定は接着剤による接着とする一方、微細溝3のシールは微小隙間14に浸透させた充填材によって行うように構成されているので、次に述べるような作用効果を有する。

【0025】

すなわち、プレート1と蓋部材2とを接着固定することについては、プレート1及び蓋部材2を形成する樹脂材料に対して良好な接着強さを有する接着剤を選択することができる。例えばポリプロピレンのような難接着性の樹脂材料によりプレート1及び蓋部材2が形成されている場合であっても、十分な接着

強さで両部材を接着することができる。また、このようにして、プレート1と蓋部材2とを、樹脂材料の種類にかかわらず、十分な接着強さを有して接着固定することができるので、プレート1のシール面5と蓋部材2の下面13により構成される微小隙間14を充填する充填材は、プレート1及び蓋部材2に対する接着性をそれほど気にすることなく、充填しやすいものを選択することが可能となる。

【0026】

尚、本実施の形態において、プレート1及び蓋部材2を耐薬品性に優れたPPで形成する態様を例示したが、これに限られず、プレート1及び蓋部材2をポリカーボネート(PC)、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)、紫外線硬化樹脂、ガラス等によって形成するようにしてもよい。また、本実施の形態において、プレート1と蓋部材2を固定する接着剤は、シアノアクリレートを例示したが、これに限られず、プレート1及び蓋部材2の材料に応じて適宜選択される。また、本実施の形態において、充填材としてUV硬化系接着剤を例示したが、これに限られず、毛細管現象の作用によって微小隙間14に浸透し、微細溝3の側壁3aを上方へ延長した部分まで微小隙間14を埋めることができ、且つ微小隙間14の僅かな寸法変化によって隙間を生じない程度の接着性(プレート1及び蓋部材2との接着強度)を有する材料であればよい。

【0027】

また、本実施の形態においては、プレート1と蓋部材2とを接着固定した後に、シール面5に充填材を注入する態様を例示したが、これに限られず、プレート1と蓋部材2とを把持手段により保持した上で、まず充填材をシール面5に注入・浸透させた後に、蓋部材固定面7に接着剤を注入し、プレート1と蓋部材2とを接着固定してもよい。

【0028】

また、本実施の形態においては、プレート1のシール面5と蓋部材2との間に毛細管現象によって充填材を浸透させる態様を示したが、微細溝3が比較的大きく、プレート1のシール面5と蓋部材2との間に毛細管現象によって充填材を浸透させるほどの精密な作業を必要としない場合には、極めて薄い樹脂フィルムを

プレート1のシール面5と蓋部材2との間に挟み込んだり、また、微細溝3側に突出しない程度の量の充填材をプレート1のシール面5と蓋部材2との間に介装させ、両部材1, 2間の隙間を塞ぐようにしてもよい。このようにしても、微細溝3内からの試料の漏出を防止でき、難接着性のプレート1と蓋部材2とを重ねて固定することが可能になる。

【0029】

(第1変形例)

図5及び図6は、上述の実施の形態の第1変形例に係るプレート1の組立構造を示す図である。

【0030】

これらの図に示す本変形例は、充填材注入孔8の位置のみが前記第1の実施の形態と相違しており、他の構成は前記第1の実施の形態と同様である。すなわち、本変形例は、充填材注入孔8がプレート1のシール面5, 仕切溝6及び蓋部材固定面7に跨って開口するように形成されている。

【0031】

このような構成の本変形例によれば、充填材注入孔8から充填材を滴下した場合、シール面5上に滴下された充填材がプレート1のシール面5と蓋部材2との微小隙間14に毛細管現象で浸透すると共に、その他の余分な充填材が仕切溝6内に流出するか、又は、仕切溝6内に滴下された充填材が仕切溝6内からプレート1のシール面5と蓋部材2との微小隙間14に毛細管現象で浸透する。したがって、本変形例は、上述の第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【0032】

(第2変形例)

図7及び図8は、上述の実施の形態の第2変形例に係るプレート1の組立構造を示す図である。

【0033】

これらの図に示す本変形例は、微細溝3の両端部に開口する蓋部材2の貫通孔16が充填材注入孔としても使用されるようになっている。この本変形例の場合には、充填材を貫通孔16から滴下する際に、滴下する位置を微細溝3とは反対側

のシール面5上であって、貫通孔16の壁面に沿う位置（図8の斜線部分17）を目標にすることが好ましい。このような位置に接着剤を滴下すれば、滴下した充填材がシール面5と蓋部材2との微小隙間14から毛細管現象で浸透し、充填材が微細溝3内に流入するのを防止することが可能になる。尚、蓋部材2の貫通孔16は、試料受け穴4の周囲に充分なシール面5が確保できるような大きさに形成されており、試料受け穴4よりも大径に形成されている。

【0034】

（第3変形例）

図9及び図10は、上述の実施の形態の第3変形例に係るプレート1の組立構造を示す図である。

【0035】

これらの図に示す本変形例は、充填材注入孔8の位置のみが上述の実施の形態と相違しており、他の構成は上述の実施の形態と同様である。すなわち、本変形例は、充填材注入孔8がプレート1のシール面5に開口するように形成されている。

【0036】

このような構成の本変形例によれば、蓋部材2をプレート1の蓋部材固定面7に接着固定した後、充填材注入孔8から充填材を滴下した場合、シール面5上に滴下された充填材がプレート1のシール面5と蓋部材2との微小隙間14に毛細管現象で浸透する。したがって、本変形例は、上述の実施の形態と同様の効果を得ることができる。尚、充填材注入孔8から充填材を注入する際には、図9に示すように、充填材注入孔8のうちの微細溝3に対して遠い部分（黒塗り部分18）に滴下することが好ましい。このようにすれば、蓋部材2とプレート1との組み付け誤差が生じ、充填材注入孔8が微細溝3側にズレを生じても、充填材が微細溝3内に直接流入するのを防止することができる。

【0037】

（第4変形例）

図11及び図12は、上述の実施の形態の第4変形例に係るプレート1の組立構造を示すものである。

【0038】

これらの図に示す本変形例においてプレート1は、シール面5を取り囲むように所定幅の蓋部材固定面7が形成され、この蓋部材固定面7の外側に固定逃げ部20が形成され、接着剤を塗布する面積が少なくて済むように構成されているが、他の構成は上述の実施の形態と同様である。尚、プレート1の固定逃げ部20は、蓋部材2に接触しないように、蓋部材固定面7よりも僅かに凹んでいればよい。また、蓋部材固定面7の幅寸法Wは、蓋部材2をプレート1に固定できるだけの充分な接着強度が得られればよく、プレート1の設計条件等に応じて適宜決定される。

【0039】

(第5変形例)

図13は、上述の実施の形態の第5変形例に係るプレートの組立構造を示すものである。

【0040】

本変形例は、プレート1に蓋部材2を接着固定するようになっている上述の実施の形態に対し、プレート1の蓋部材固定面7に複数個形成された略円柱状の突起21を蓋部材2の係合穴22に嵌合した後、突起21の先端を溶融等してかしめることにより、プレート1に蓋部材2を組み付け固定するようになっている。

【0041】

このような構成の本変形例によれば、プレート1と蓋部材2とが接着固定するのに難しい材料である場合に、プレート1と蓋部材2を確実に固定することができる。しかも、本変形例によれば、プレート1の突起21を位置決めピンとして機能させ、プレート1に蓋部材2を高精度で位置決め固定することができる。

【0042】

尚、本変形例は、プレート1側に突起21を形成し、蓋部材2側に係合穴22を形成する態様を例示したが、これに限らず、プレート1と蓋部材2のいずれか一方に突起21を形成し、プレート1と蓋部材2のいずれか他方に係合穴22を形成すればよい。また、突起21と係合穴22の形成箇所は、微細溝3の形状やプレート1上のスペース等に応じて適宜決定されるが、微細溝3近傍における

プレート1と蓋部材2との固定強度を可能な限り高めるため、蓋部材固定面7のうちの仕切溝6の近傍位置に決定するのが好ましい。

【0043】

(その他の変形例)

尚、本発明は、上述したプレート1に蓋部材2を固定する態様（プレート1に蓋部材2を接着固定する態様（図1～図4参照）と、プレート1の突起21に蓋部材2の係合穴22を嵌合してかしめ固定する態様（図13参照））に限られず、蓋部材2を超音波溶着、振動溶着、レーザー溶着等によってプレート1の蓋部材固定面7に固定するようにしてもよい。このように、超音波溶着、振動溶着、レーザー溶着で蓋部材2をプレート1に固定する態様は、蓋部材2及びプレート1の双方を部分的に溶かすことになるが、溶融固着する部分が仕切溝6によってシール面5及び微細溝3から隔てられているため、微細溝3及び試料受け穴4の形状精度に悪影響を与えるようなことがない。

【0044】

また、本発明において、微細溝3の断面形状は、上記実施の形態の形状に限られず、半円形、U字形、略三角形やその他の形状でもよい。

【0045】

また、本発明において、仕切溝6の断面形状は、上記実施の形態の形状に限られず、半円形、U字形、略三角形やその他の形状でも良い。

【0046】

また、本発明における上記実施の形態の微細溝3の平面形状は、直線形状（図1参照）に限定されず、十字形状、Y字形状、湾曲形状やその他の複雑な形状の微細溝3を有するプレート1の組立構造に適用することができる。また、本発明は、溝幅や溝深さが一定の微細溝3を有するプレート1の組立構造に適用されることはもちろんあるが、溝幅や溝深さが可変である微細溝3を有するプレート1の組立構造に適用することができる。

【0047】

また、上述の各実施の形態は、説明の便宜上、生化学の分野の試験に供せられるキャピラリ電気泳動チップ15を例示して説明したが、本発明は、これに限ら

れず、合成化学、物理化学、分析化学等の生化学以外の化学的な試験に供される凹部が形成されたプレートの組立部に広く適用することができる。

【0048】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、プレートは、その凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、蓋部材固定面に蓋部材が固定され、シール面と蓋部材との微小隙間に充填材を毛細管現象で浸透させるようになっているため、凹部の側壁を上方へ延長した部分まで充填材が浸透して、シール面と蓋部材との微小隙間を確実に埋めることができるもの、充填材が凹部内に流入するような不具合を生じることがない。したがって、本発明によれば、プレートの凹部の形状精度を損なうことなくプレートに蓋部材を接合することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態に係るプレートの平面図であり、このプレートに接着される蓋部材側の構成を二点鎖線で示す図である。

【図2】

本発明の実施の形態に係る蓋部材の平面図である。

【図3】

図1のA1-A1線に沿って切断して示す断面図である。

【図4】

図4(a)は図3の一部を拡大して示す断面図であり、図4(b)は図1のA2-A2線に沿って切断して示す断面図(充填状態を模式的に示す図)である。

【図5】

本発明の実施の形態の第1変形例に係るプレートの平面図であり、このプレートに接着される蓋部材側の構成を二点鎖線で示す図である。

【図6】

図5のB-B線に沿って切断して示す断面図である。

【図7】

本発明の実施の形態の第2変形例に係るプレートの平面図であり、このプレートに接着される蓋部材側の構成を二点鎖線で示す図である。

【図8】

図7のプレートの表面に蓋部材を接着する状態を示す平面図である。

【図9】

本発明の実施の形態の第3変形例に係るプレートの平面図であり、このプレートに接着される蓋部材側の構成を二点鎖線で示す図である。

【図10】

図9のC-C線に沿って切断して示す断面図である。

【図11】

本発明の実施の形態の第4変形例に係るプレートの平面図であり、このプレートに接着される蓋部材側の構成を二点鎖線で示す図である。

【図12】

図11のD-D線に沿って切断して示す断面図である。

【図13】

本発明の実施の形態の第5変形例に係るプレートの組立構造を説明するための断面図である。

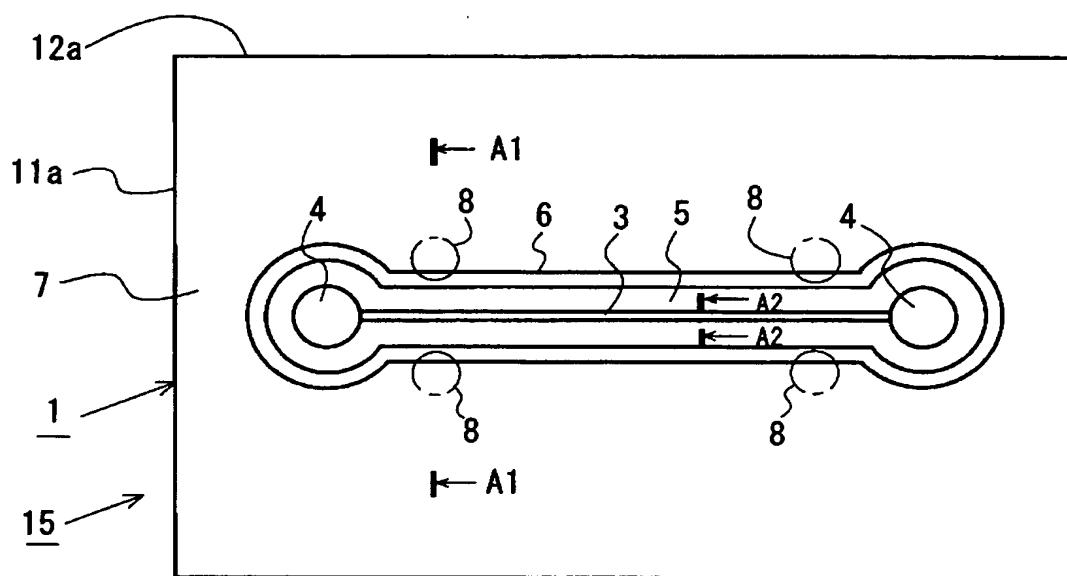
【符号の説明】

1 ……プレート、 2 ……蓋部材、 3 ……微細溝（凹部）、 4 ……試料受け穴（凹部）、 5 ……シール面、 6 ……仕切溝、 7 ……蓋部材固定面、 8 ……充填材注入孔

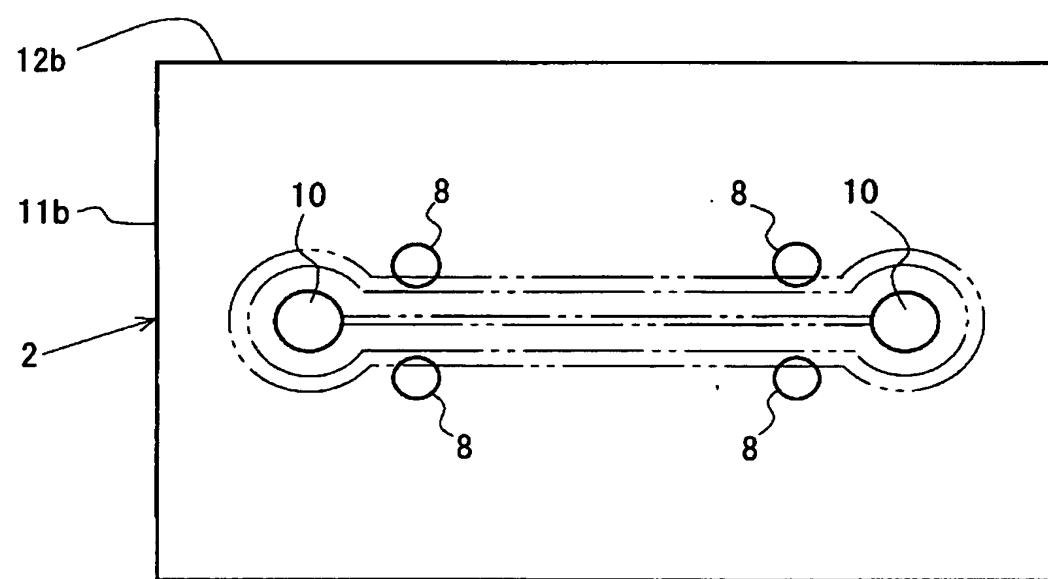
【書類名】

図面

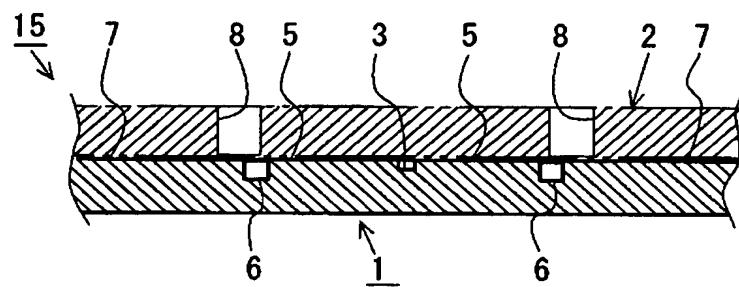
【図1】



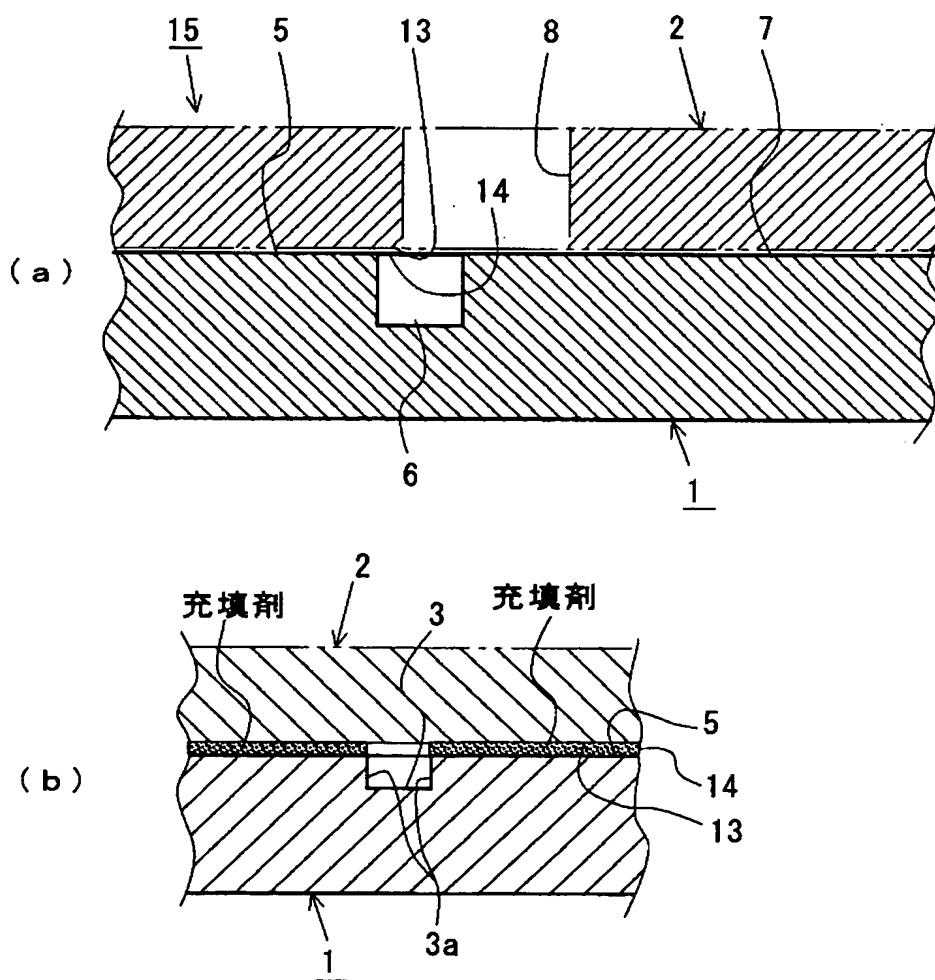
【図2】



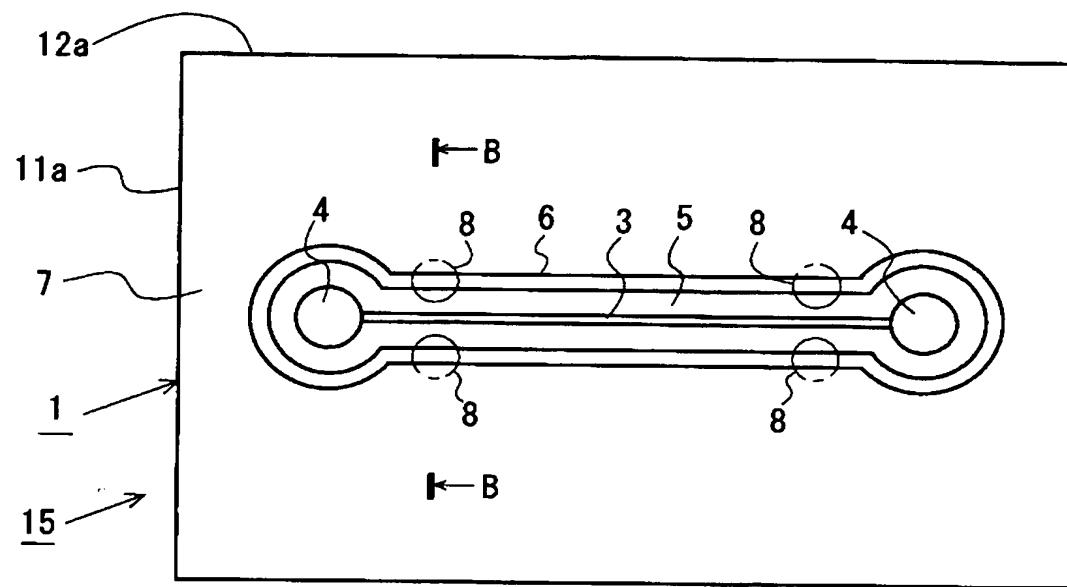
【図3】



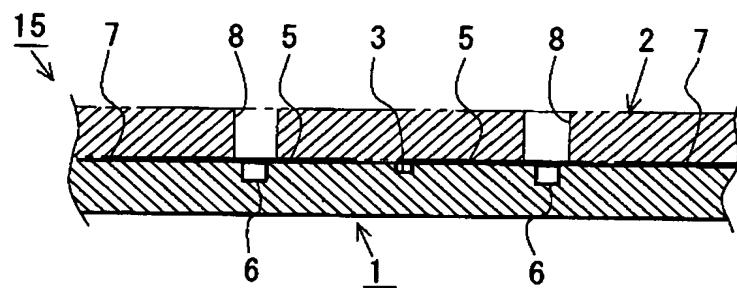
【図4】



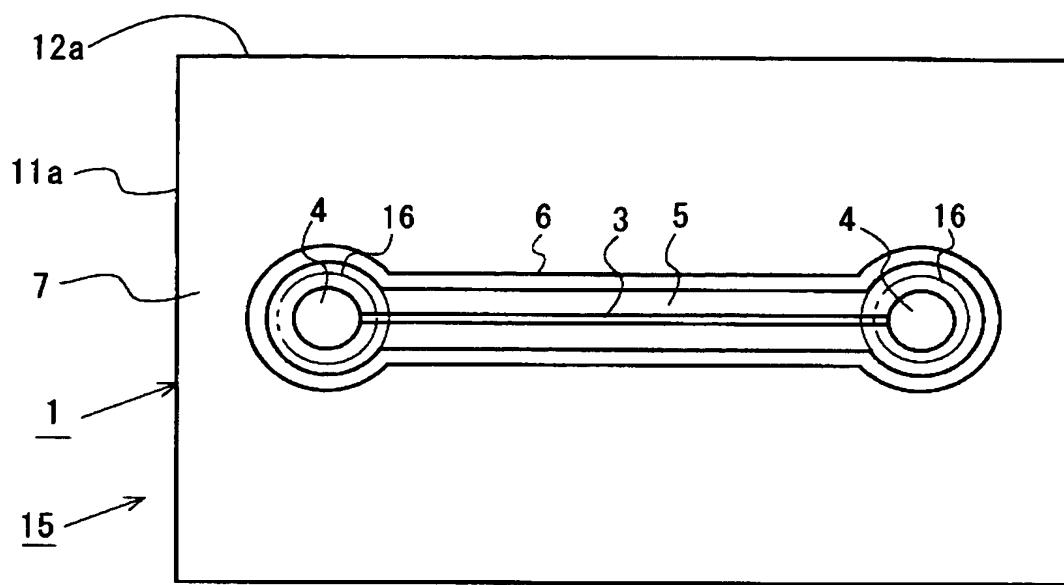
【図5】



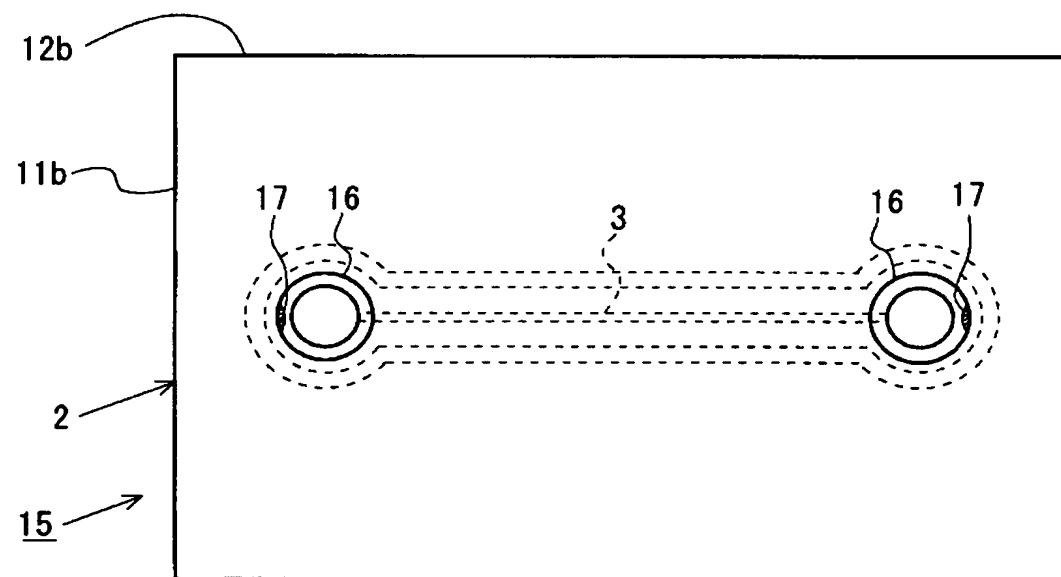
【図6】



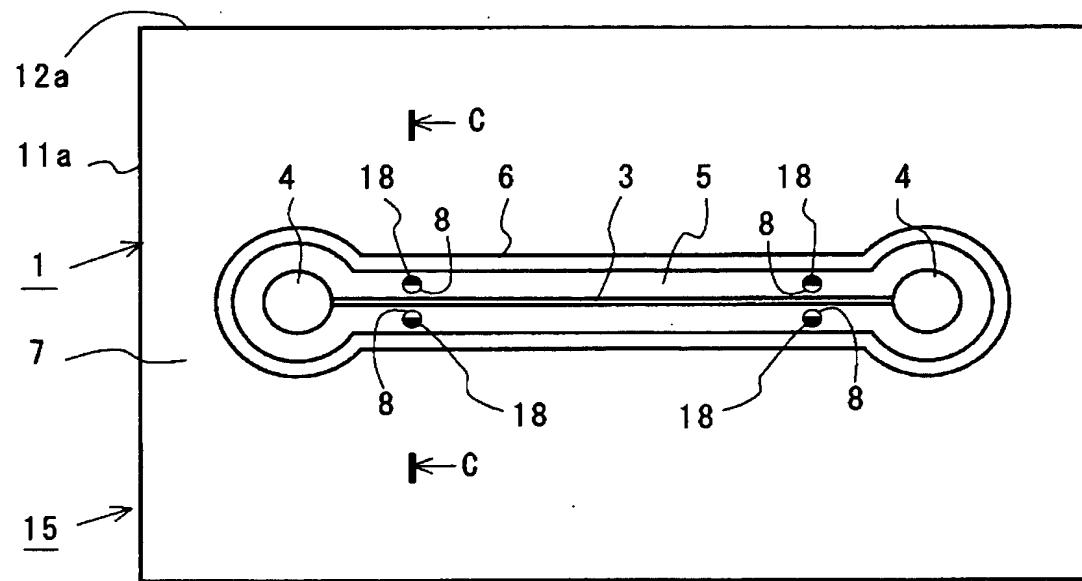
【図7】



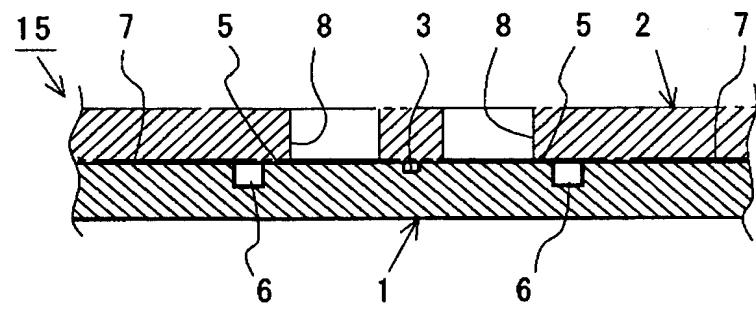
【図8】



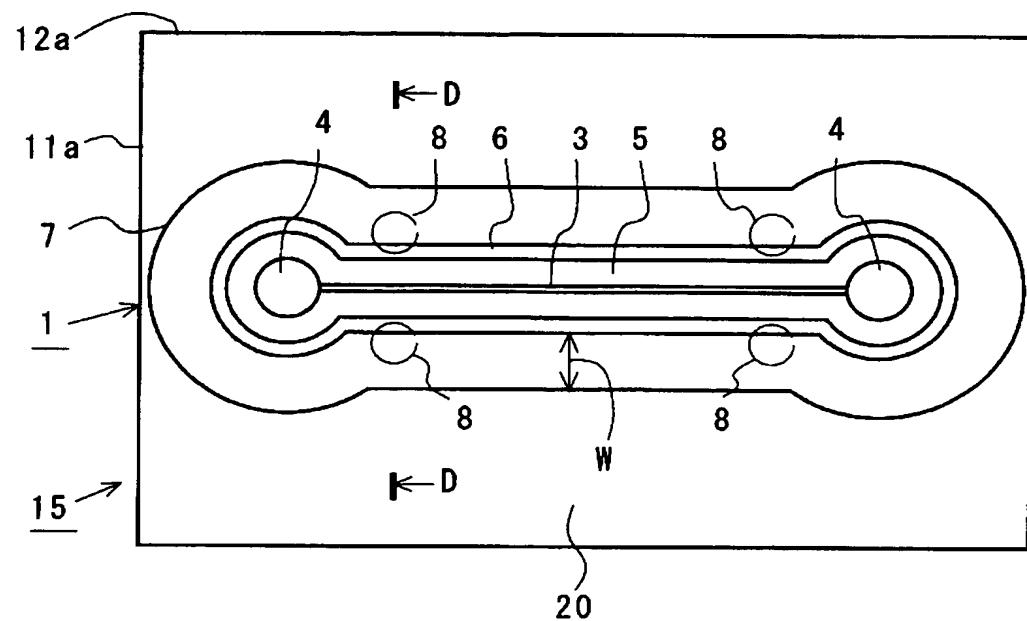
【図9】



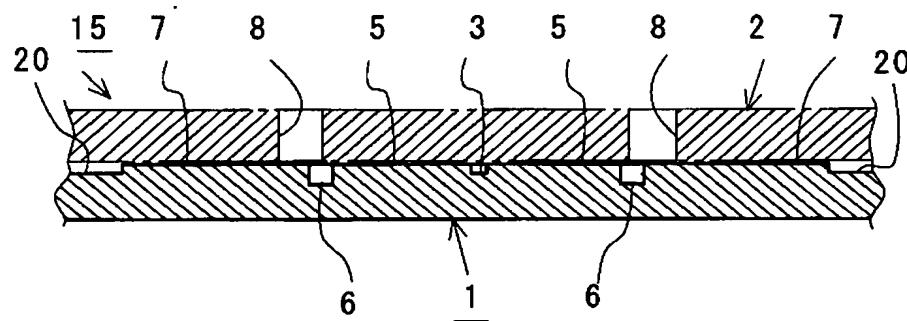
【図10】



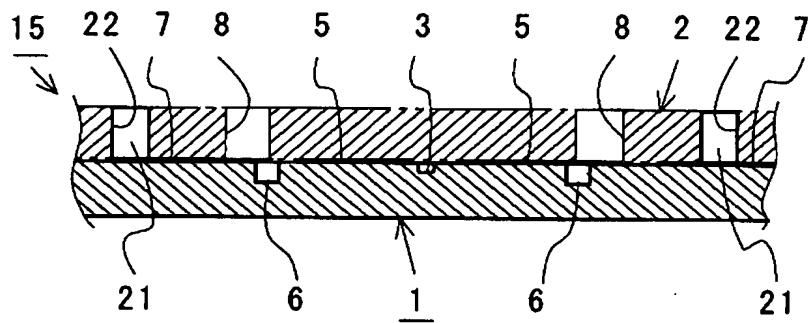
【図11】



【図12】



【図13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 微細溝（凹部）の形状精度を損なわないようにプレートの表面に蓋部材を固定する。

【解決手段】 プレート1の表面に微細溝（凹部）3が形成されている。また、プレート1は、微細溝3を取り囲むようにシール面5が形成され、このシール面5の周囲にシール面5よりも凹んだ仕切溝6が形成され、この仕切溝6の外側にシール面5を取り囲むように蓋部材固定面7が形成されている。そして、プレート1の蓋部材固定面7に蓋部材2が接着固定され、プレート1のシール面5と蓋部材2との間の微小隙間に毛細管現象で充填材を浸透させる。これにより、充填材は、プレート1のシール面5と蓋部材2との微小隙間内を確実に埋めることができるが、微細溝3内に流入するようなことがない。

【選択図】 図3

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-243428
受付番号	50201251148
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0095
作成日	平成14年 8月26日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年 8月23日

次頁無

出証特2003-3060450

特願2002-243428

出願人履歴情報

識別番号 [000208765]

1. 変更年月日 1990年 8月23日

[変更理由] 新規登録

住所 埼玉県川口市並木2丁目30番1号
氏名 株式会社エンプラス